

第十章-导体和电介质2

- 1、导体的静电平衡
- ✓ 2、电容器
- ✓ 3、电介质的极化
- 4、静电场的能量

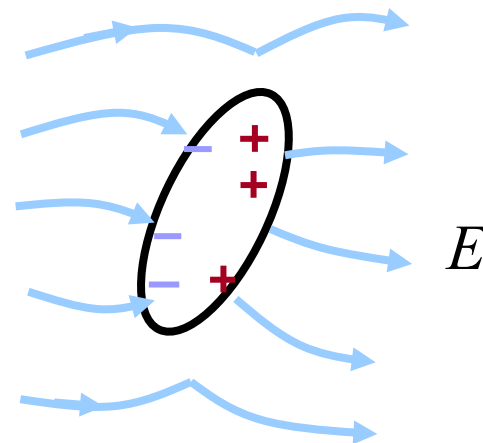
dhlu@zju.edu.cn 鲁定辉

2022年9月20日

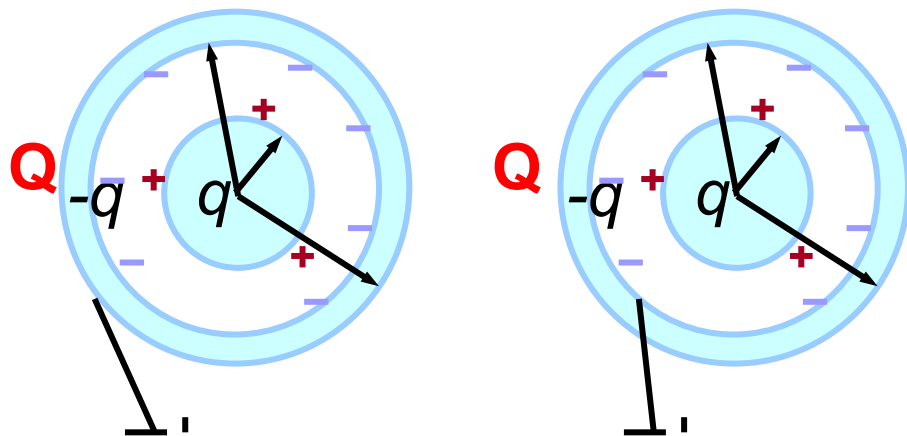
静电平衡的导体:

- 1、导体内部场强处处为零 $\vec{E}_{in} = 0$
- 2、表面场强垂直于导体表面 $\vec{E}_{表面} \perp \text{表面}$

连通导体各部分电势相等!

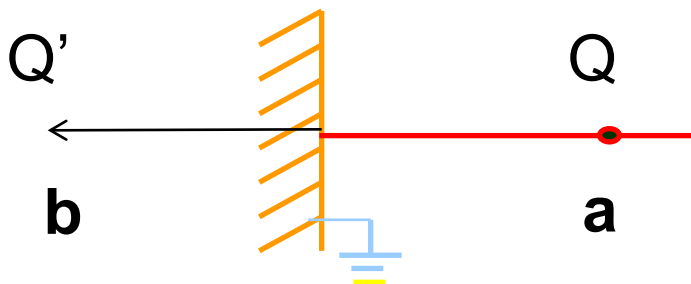


接地 \neq 电荷流入大地



Q: 两种接法下电荷分布
有什么不同?

接地导体板



满足特定边界条件的泊松方程

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_i}$$

能不能找到等效电荷（电像），使其激发的电场与感应电荷一样？

像电荷位置和大小

$$b = -a$$

$$Q' = -Q$$

静电场的唯一性定理保证了满足确定边界条件的解是唯一的。-试探法

→ Q 所受静电力 = Q 与 Q' 之间的库仑力

→ 导体板上感应电荷的分布为

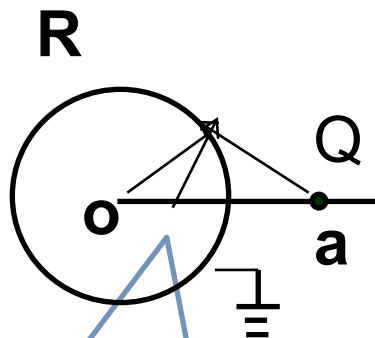
$$\sigma|_{z=0} = \varepsilon_0 E_z|_{z=0} = -\varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial z}|_{z=0}$$

电像法1-复杂的感应电荷分布（略）

导体球外一个点电荷

导体球面电势为零

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_i}$$



$$\phi|_R = 0,$$

$$\text{即 } \frac{Q}{r} + \frac{Q'}{r'}|_R = 0$$

像电荷位置和大小

$$b = \frac{R^2}{a}$$

$$Q' = -\frac{R}{a}Q$$

距O为b的像电荷
Q'代替复杂的感
应电荷?

$$r = \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}$$

$$r' = \sqrt{R^2 + b^2 - 2Rb \cos \theta}$$

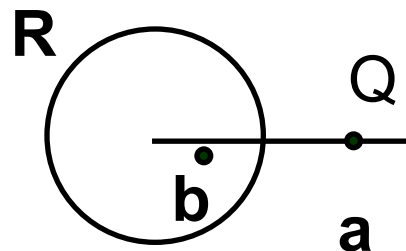
感应电荷分布

$$\sigma|_{r=R} = \epsilon_0 E|_{r=R} = -\epsilon_0 \frac{\partial \phi}{\partial r}|_{r=R}$$

$$\oint \sigma|_{r=R} R^2 d\Omega = Q'$$

例：点电荷与孤立带电导体球之间的力

导体球带电 Q_0



1、电像 Q' & Q 使球面等势！

2、另外电荷 $Q_0 - Q'$ 均匀分布在球面！

$$b = \frac{R^2}{a}, \quad Q' = -\frac{R}{a}Q$$

→ 需要两个电像，才能满足边界条件

电荷 Q 受力

$$F = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0(a-b)^2} + \frac{Q(Q_0 + Q')}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

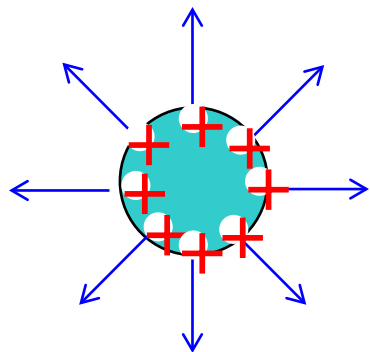
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{QQ_0}{a^2} - \frac{Q^2 R_0^3 (2a^2 - R_0^2)}{a^3 (a^2 - R_0^2)^2} \right] = \begin{cases} \text{排斥力, } a \gg R \\ \text{吸引力, } a \approx R \end{cases}$$

带电导体球可以
吸引同号电荷！

§ 10.2 电容器

一、孤立导体的电容

孤立导体球电势



$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$\Rightarrow q \propto U$$

定义 $C = \frac{q}{U}$

导体升高单位电势所需电量，
反映器件在给定电势差下的储电能力

储存
电能的器件



电池用途不同，
充放电曲线不同

$$C = \frac{q}{U}$$

导体球电容：

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

只与半径有关

电容大小与器件的几何形状、结构、电介质有关，而与电荷和电势差无关。

单位：法拉（F）= 库仑/伏特

地球电容： $C = 4\pi\epsilon_0 R = 4 \times 3.14 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 6.37 \times 10^6$
 $\approx 7.08 \times 10^{-4} \text{ (F)}$

常用：微法拉（ μF ）、皮法拉（ pF ）：

$$1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}, \quad 1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$$

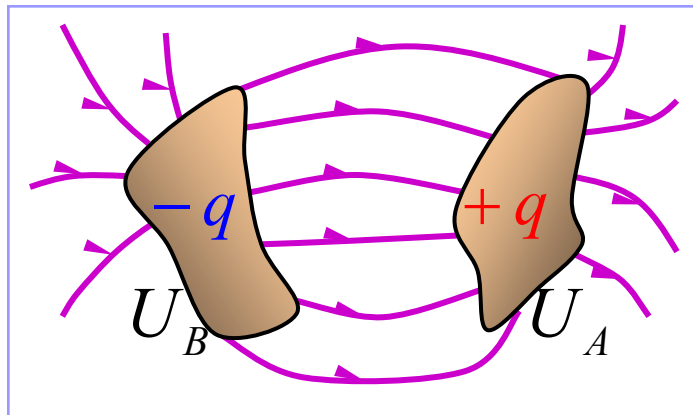


二、典型电容器

实用电容器由两个彼此靠近的导体组成。极板间距很小

→提高能量密度

→使电容不受外界影响



计算步骤1) 让极板分别带电 $\pm q$;
2) 求极板间场强; 再求 $U_A - U_B$;
3) 得出电容

q 为任一导体所带电量,

$U_A - U_B$ 为电势差

掌握 1) 平板电容
2) 同轴圆柱型电容
3) 同心球形电容

(1) 平行板电容

设极板分别带电 $+q$ 和 $-q$ ，忽略边缘效应，板间为均匀场强（高斯定理）

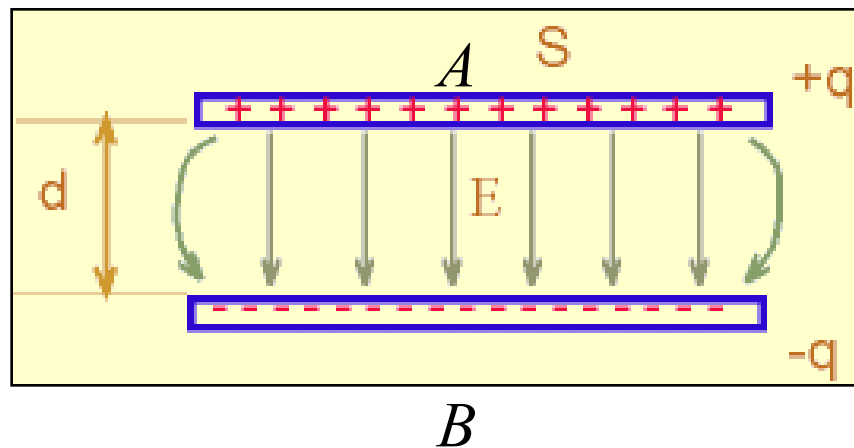
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

电势差

$$U_A - U_B = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= Ed$$

$$= \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d = \frac{qd}{\varepsilon_0 S}$$



板间真空，极板面积 S ，间距 d

由电容定义

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

正比于板面积，与间距成反比，应记住！

(2) 同轴圆柱形电容

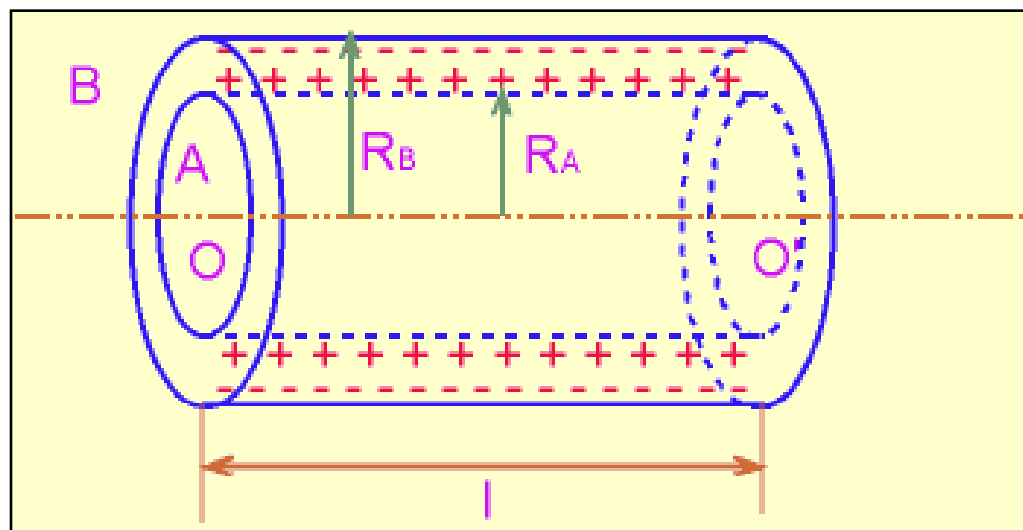
带电 $+q$ 和 $-q$ ，忽略边缘效应

电荷线密度 $\lambda = \frac{q}{l}$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \quad R_A < r < R_B$$

电势差

$$\begin{aligned} U_A - U_B &= \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_B}{R_A} \end{aligned}$$



两同轴金属圆柱面，柱面半径 R_A 、 R_B ，长 $l \gg (R_B - R_A)$ 。

→ 电容

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{\lambda l}{U_A - U_B} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

(3) 同心球形电容器

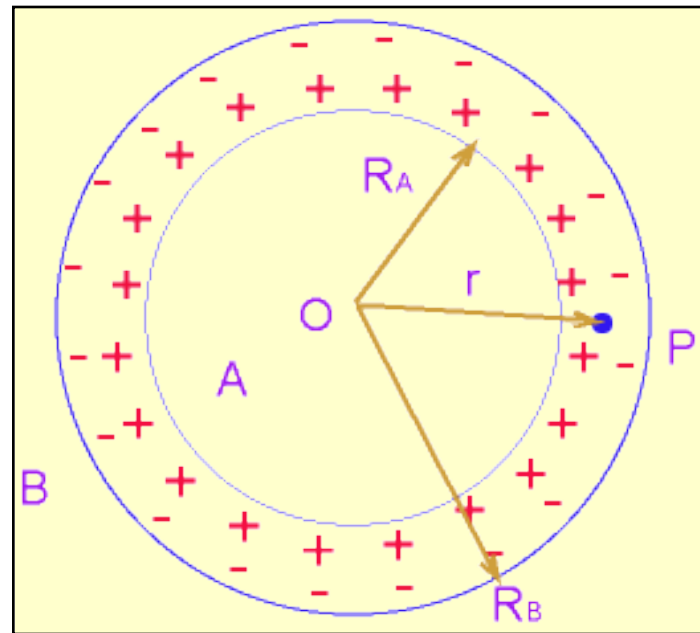
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad R_A < r < R_B$$

$$U_A - U_B = \int_{R_A}^{R_B} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= \int_{R_A}^{R_B} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right)$$

→ 电容 $C = \frac{q}{U_A - U_B} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_A R_B}{R_B - R_A}$

验证： $R_B \rightarrow \infty$, $C = 4\pi\epsilon_0 R_A$, 即孤立导体球电容。



两同心金属球壳半径 R_A 、 R_B , 电荷 $+q$ 、 $-q$

三、电容器的串联和并联

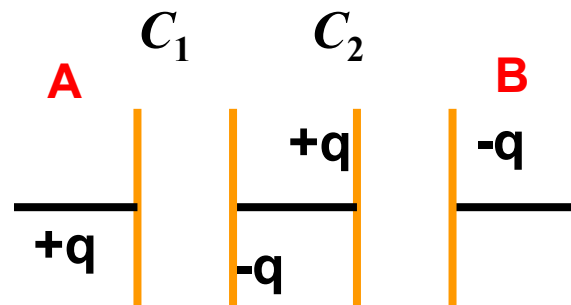
◆ C_1 、 C_2 、... C_n 串接，极板电量 q ，

中间极板有感应电荷，电势差 U_1 、 U_2 ... U_n ，

总电势差 $U_A - U_B = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

$$\frac{1}{C} = \frac{U_A - U_B}{q} = \frac{U_1 + U_2 + \dots + U_n}{q}$$
$$= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

→ 串联后总电容减小，
但总耐压增加。



等效总电容 = 所带总电量
与两端电势差之比。

电容器的性能指标：

电容值

和耐压（最高工作电压）



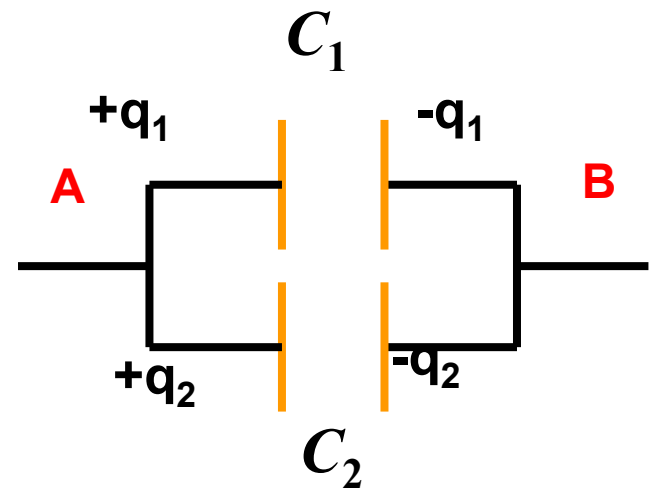
◆ C_1 、 C_2 、 $\cdots C_n$ 并联，各子电容电量 q_1 、 $q_2 \cdots q_n$ ，

总电量 $Q = q_1 + q_2 + \cdots + q_n$

电势差 $U_A - U_B$

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}{U_A - U_B}$$

$$= C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$



→ 并联使总电容增加。

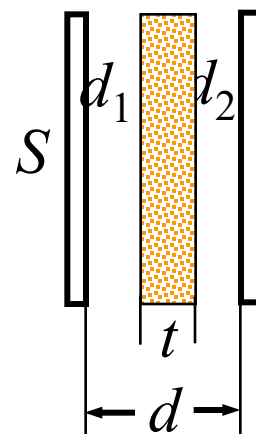
但耐压值为其中最低耐压值。

电容串并联的合成公式与电阻串并联正好相反

例 空气中平板电容，极板面积 S ，间距 d （远小于极板线度），在两板间平行插入一面积也是 S 、**厚度 t 的金属片**，求该电容器的电容。

解 插入金属片，相当于两个电容的**串联**。

设左右间距为 d_1 、 d_2 ，



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d_1}, \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d_2}$$

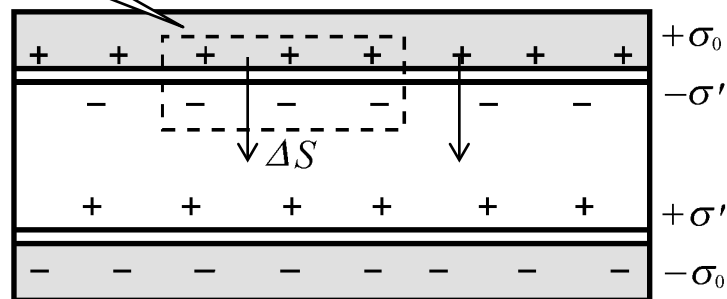
$$= \frac{d_1}{\epsilon_0 S} + \frac{d_2}{\epsilon_0 S} = \frac{d-t}{\epsilon_0 S} \quad \rightarrow \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d-t}$$

即板间距 $d-t$ 的电容

$\because q$ 不变 \rightarrow 两板间电势差变小， C 变大

§ 10.3 电介质

高斯面



一、电介质的影响

实验：将介质充入孤立平板电容，
类似地，极板间电势差变小

→ **E 变小**

→ 高斯面内的净电荷变小

→ 绝缘介质表面必然新出现了负的束缚电荷

若电势差缩小到 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍

$$C = \frac{q}{U_A - U_B} = \epsilon_r C_{\text{真空}}$$

介质使电容增大，相对介电常数

电介质的定性作用

二、电介质的极化规律

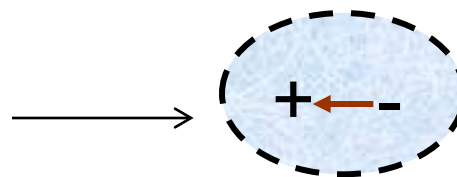
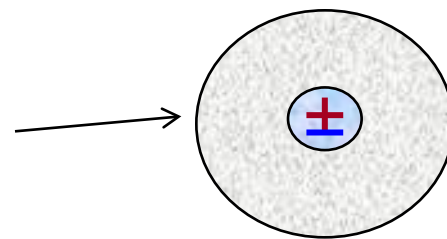
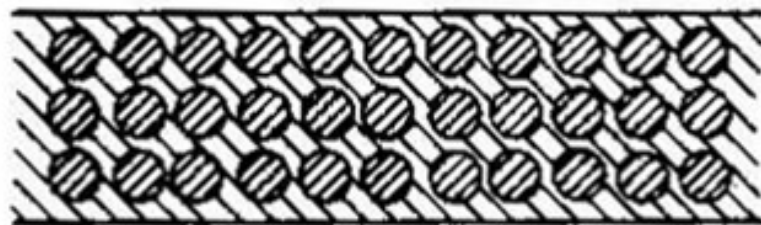
1) 无极和有极分子（整体电中性）

➤ 无极分子：H₂, O₂, N₂

正负电中心重合，电偶极矩 $\vec{p} = 0$ 。

➤ 有极分子：CO, NO, HCl, H₂O

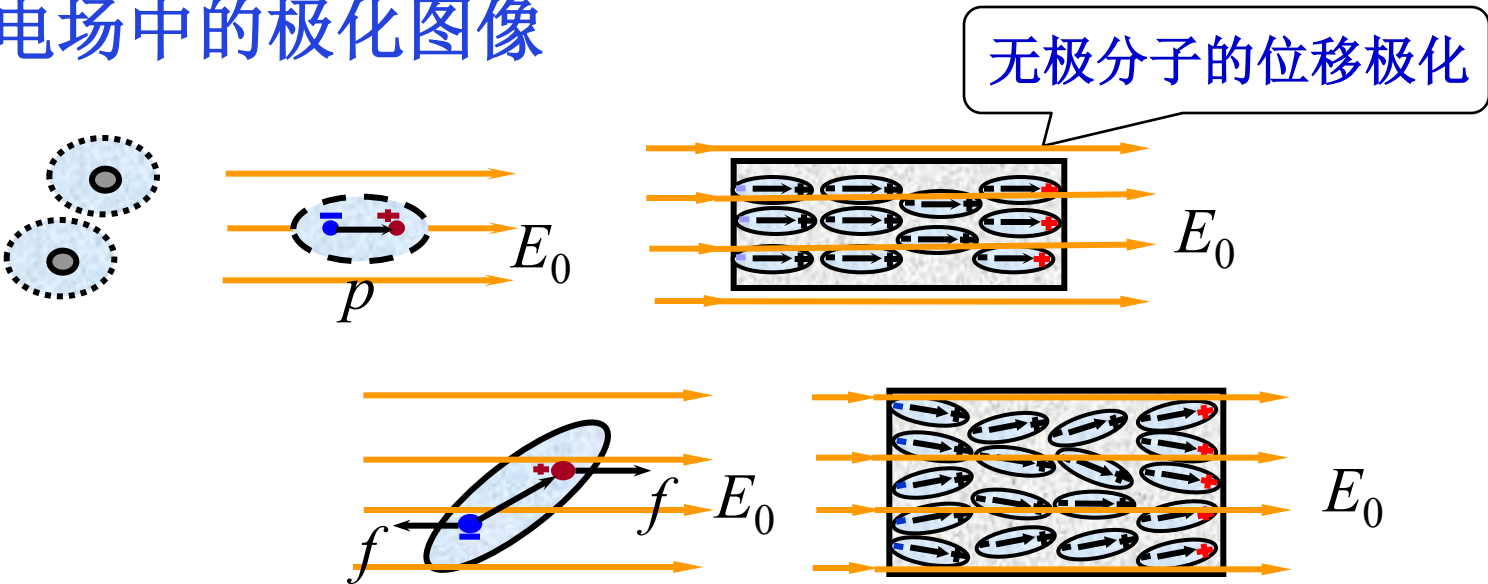
正负电中心不重合， $\vec{p} \neq 0$ 。



无外电场时，大量有极分子的等效电偶极矩之和 $\sum \vec{p} = 0$



2) 外电场中的极化图像



极化强度：
单位体积内分子电偶极矩的矢量和

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

单位：库仑/米²(C/m²)

有极分子以取向极化为主，
位移极化仅占**10%**

若介质和外场都均匀，束缚电荷只出现在介质表面，内部的影响会互相抵消。

束缚电荷面密度与极化强度

端面有束缚电荷，电偶极矩

$$q' \vec{L} = \sigma' \Delta S \cdot \vec{L}$$

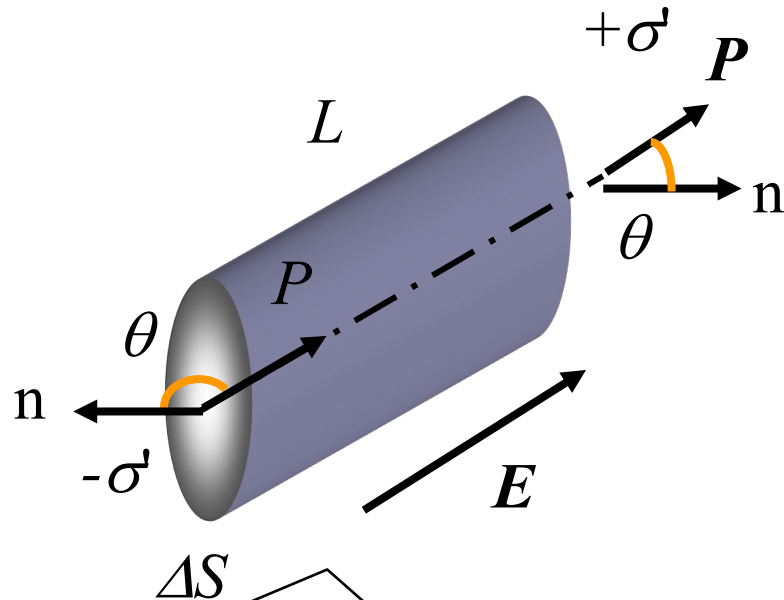
即柱体内电偶极矩的矢量和

$$\sum \vec{p}_i = \sigma' \Delta S \cdot \vec{L}$$

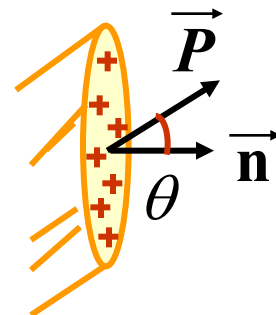
极化强度 $|\vec{P}| = \frac{|\sum \vec{p}_i|}{\Delta V}$

$$= \frac{\sigma' \Delta S L}{\Delta S L \cos \theta} = \frac{\sigma'}{\cos \theta} \quad \Rightarrow \quad \sigma' = |\vec{P}| \cos \theta = P_n = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

束缚电荷面密度 = \vec{P} 在表面的法向分量 P_n



均匀极化介质内，沿 \vec{P} 取斜柱体，底面 ΔS ，体积 $\Delta V = \Delta S L \cos \theta$



$0 < \theta < \pi/2$ ，极化电荷为正

例 均匀极化、半径 R 的电介质球，已知极化强度 P 。
求介质球表面上极化面电荷的空间分布。

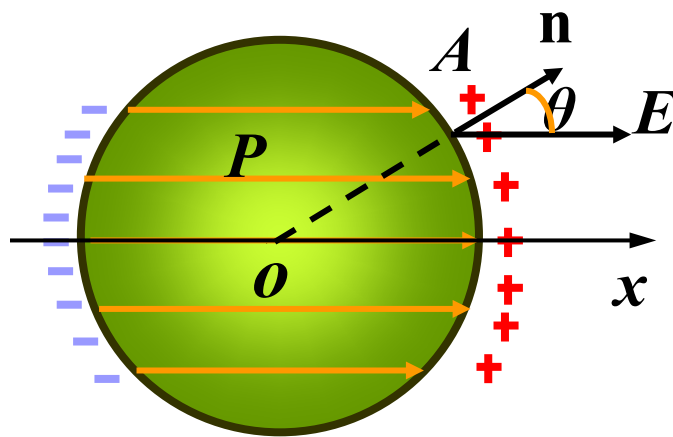
解： 由 $\sigma' = P_n = P \cos \theta$ ，极化面电荷不均匀！

右半球 $\theta < \frac{\pi}{2}$ ， σ' 为正；

左半球 $\theta > \frac{\pi}{2}$ ， σ' 为负；

中轴线两端 $\theta=0, \pi$ ； σ' 值最大

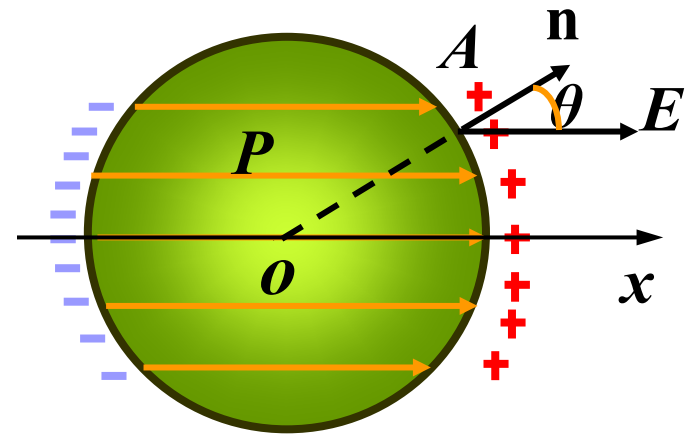
极化电荷在介质内部产生的电场必定与
外电场的方向相反，称**退极化场**。



半球分界面上 $\sigma' = 0$

极化电荷在球心产生的附加场：

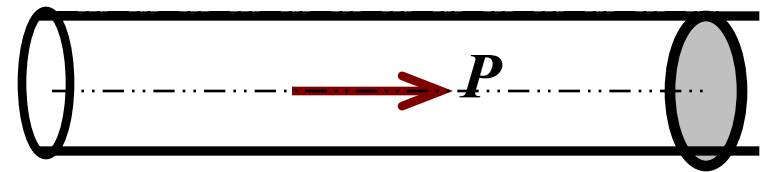
$$E' = \frac{P}{3\epsilon_0}$$



→可证明，在介质球内部的电场是**均匀**的

$$E'_{\text{中}} = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0(l/2)^2} - \frac{-q'}{4\pi\epsilon_0(l/2)^2}$$

$$= \frac{2PS}{\pi\epsilon_0 l^2}$$



→介质纵向尺度越大，退极化场越弱

请阅读p72, **压电**效应和电致伸缩, **铁电体**
(传感器, 显示等应用)

§ 10.4 电介质中的静电场

对于大多数各向同性电介质，场强不大条件下，P与总电场成正比（线性的实验规律）

$$\rightarrow \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

无量纲的极化率 χ_e

空气-0.00059，玻璃-2.4

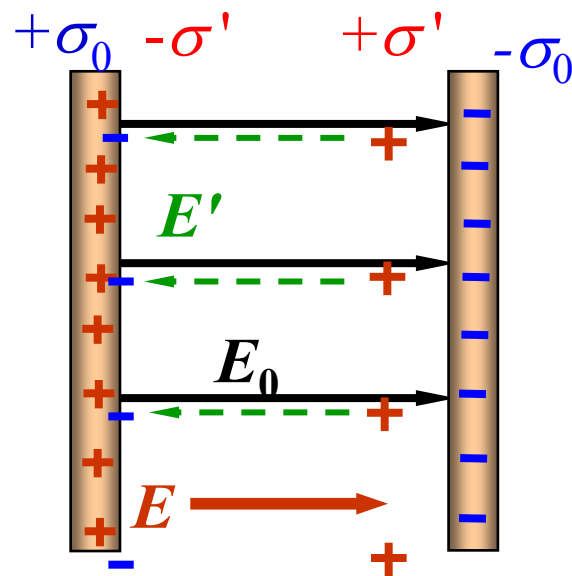
油-3.5，

铁电体可达 100,000！

通常， χ_e 与温度、密度有关

$\chi_e \propto 1/T$, Curie's law

$$\chi_e = \frac{N\alpha}{1 - (N\alpha/3)}, \text{ Clausius - Mossotti}$$

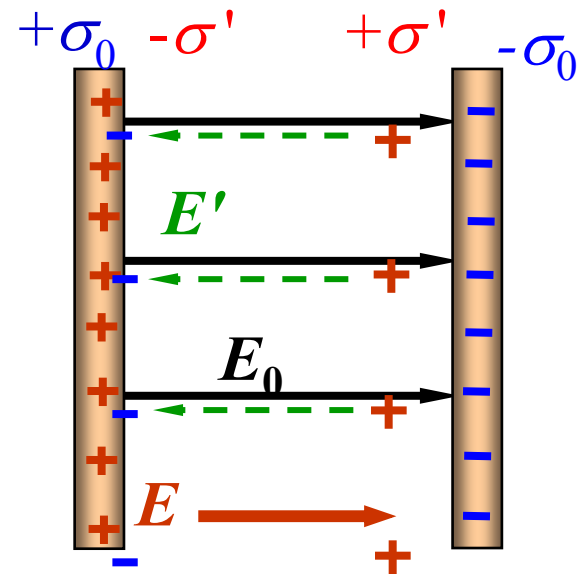


介质内总电场 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

◆ 平板电容器内介质电场

极板上自由电荷面密度 $\pm\sigma_0$ ，
介质端面束缚电荷面密度 $\pm\sigma'$ ，
它们分别激发均匀电场

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \quad \text{和} \quad E' = \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$



总电场与自由电荷的电场同方向

$$E = E_0 - E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

依赖于未知束缚电荷？

$$\because P = \sigma'$$
$$P = \chi_e \epsilon_0 E$$

彼此依赖，相互制约，综合分析

将附加场 $E' = \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{P}{\varepsilon_0} = \chi_e E$

代入 $E = E_0 - E'$

$$= E_0 - \chi_e E$$

总电场

$$E = \frac{E_0}{1 + \chi_e} = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$$

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

称为相对介电常数

束缚电荷面密度和自由电荷关系

$$\begin{aligned} \sigma' &= \chi_e \varepsilon_0 E \\ &= \frac{\chi_e}{1 + \chi_e} \sigma_0 \\ &= \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r}\right) \sigma_0 \end{aligned}$$

适用于线性、各向同性电介质

二、电位移矢量D和介质内的高斯定理

极化电荷是静电荷 → 激发的场就是静电场

∴ 静电场环路定理和高斯定理形式上仍成立！

◆ 环路定理： $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

极化电荷产生的仍是无旋场

◆ 介质内的高斯定理：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q$$

q' 未知，应设法替代或消去

$$= \frac{1}{\varepsilon_0} (\sum q_0 + \sum q')$$

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = P_n \Delta S = \sigma' \Delta S$$

代入高斯定理（注意负号），

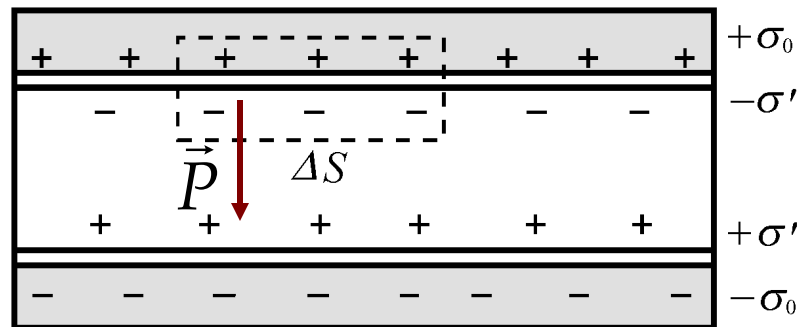
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\sum q_0 - \sigma' \Delta S) = \frac{1}{\varepsilon_0} (\sum q_0 - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S})$$

$$\Rightarrow \oint_S (\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

引入电位移矢量（辅助矢量）

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$



$$\begin{aligned} \vec{D} &= \varepsilon_0 \vec{E} + \chi_e \varepsilon_0 \vec{E} \\ &= (1 + \chi_e) \varepsilon_0 \vec{E} \\ &= \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} = \varepsilon \vec{E} \end{aligned}$$

D 仅与 q_0 有关 \therefore 均匀介质内连续

ε 为介电常数或电容率

三、电介质在电容器中的作用

◆ 增大电容量 $C_0 = \frac{q_0}{U_0} = \frac{q_0}{E_0 d}$

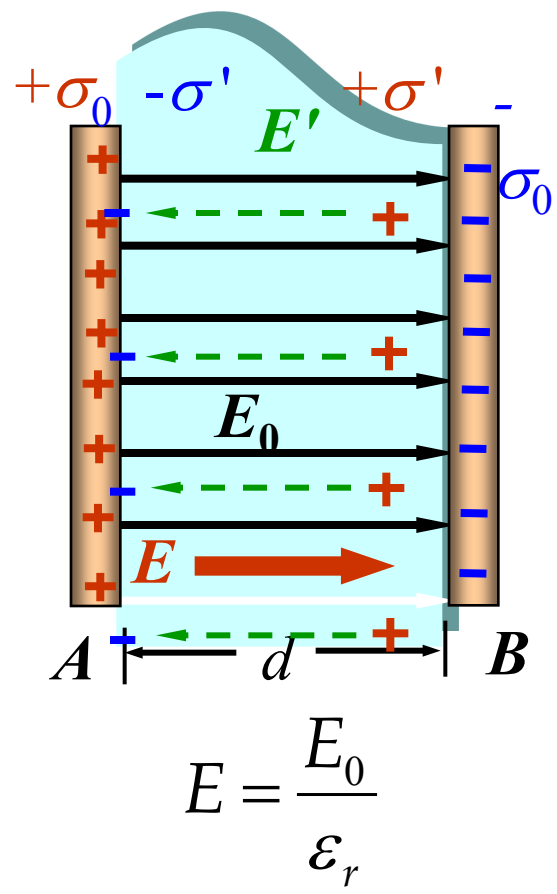
$$C = \frac{q_0}{U} = \frac{q_0}{E d}$$
$$= \frac{\epsilon_r q_0}{E_0 d} = \frac{\epsilon_r q_0}{U_0} = \epsilon_r C_0$$

→可缩小器件体积，达到同样电容

◆ 增大耐压能力

空气击穿强度: 10^3V/mm

多数电介质的击穿场强比空气高（几倍-几十倍）

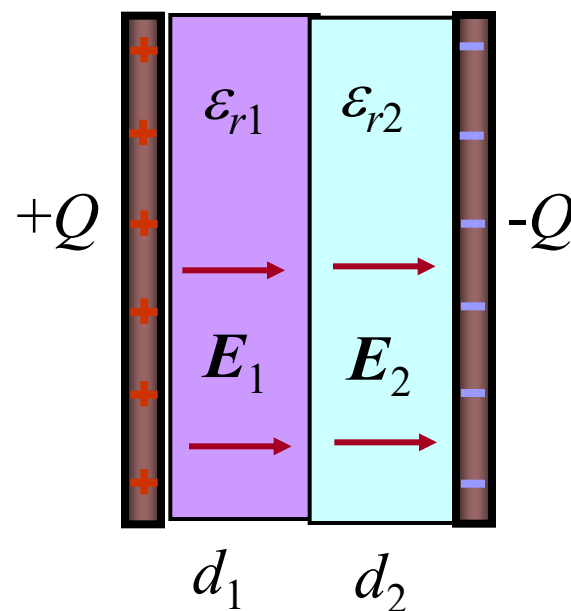


例：平板电容极板面积 S ，两导体极板间充有两种各向同性均匀电介质，厚度 d_1 和 d_2 ，相对介电常数 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 。已知极板带自由电荷 $+Q$ 和 $-Q$ ，求

- (1) 两介质中场强；
- (2) 两介质中的极化强度；
- (3) 两介质交界面的极化电荷面密度；
- (4) 求电容。

从哪里切入？

通常先求出电位移矢量 D ！



解1) 作二个柱形高斯面 S_1 和 S_2 , 由高斯定理 (对称性分析)

$$\oint_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_1 \Delta S_1 = \sum q_0 = \sigma \Delta S_1$$

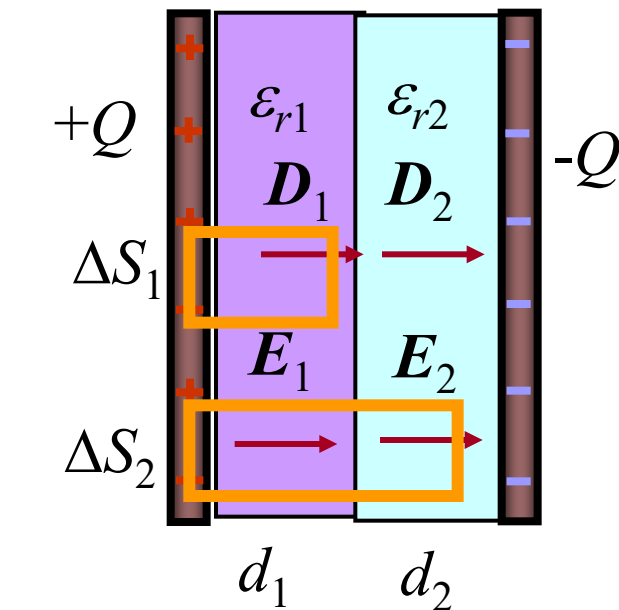
$$\oint_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_2 \Delta S_2 = \sum q_0 = \sigma \Delta S_2$$

$$\Rightarrow D_1 = D_2 = \sigma, \quad \sigma = \frac{Q}{S}$$

$$\text{由 } D_1 = \epsilon_0 \epsilon_{r1} E_1, \quad D_2 = \epsilon_0 \epsilon_{r2} E_2$$

得场强

$$E_1 = \frac{D_1}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S}$$



$$E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S}$$

2) 极化强度 $P = \varepsilon_0 \chi_e E$

$$= \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \frac{Q}{S}$$

$$\rightarrow P_1 = \frac{\varepsilon_{r1} - 1}{\varepsilon_{r1}} \frac{Q}{S}$$

$$P_2 = \frac{\varepsilon_{r2} - 1}{\varepsilon_{r2}} \frac{Q}{S}$$

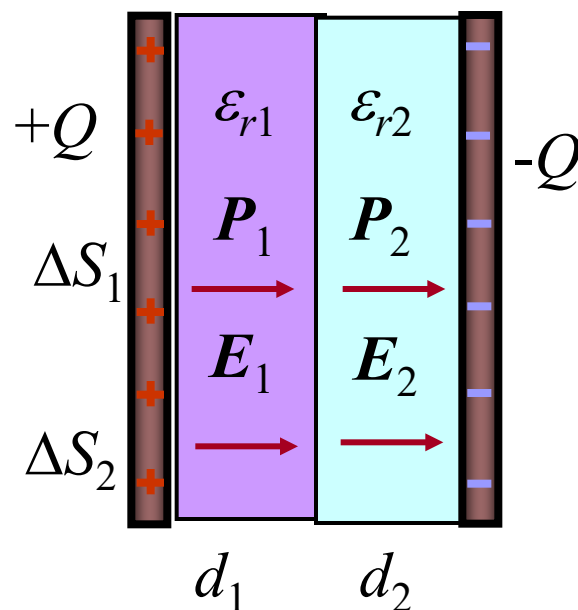
3) 介质交界面的极化电荷面密度 ()

$$\sigma' = \sigma'_1 + \sigma'_2$$

$$= P_1 - P_2 = \frac{\varepsilon_{r1} - 1}{\varepsilon_{r1}} \frac{Q}{S} - \frac{\varepsilon_{r2} - 1}{\varepsilon_{r2}} \frac{Q}{S}$$

$$= \frac{\varepsilon_{r1} - \varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}} \frac{Q}{S}$$

符号!



(4) 先求两极板间的电势差

$$\Delta U = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{Qd_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1} S} + \frac{Qd_2}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2} S} = \frac{Q}{S} \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right)$$

总电容

$$C = \frac{Q}{\Delta U}$$
$$= \frac{1}{\frac{d_1}{\varepsilon_1 S} + \frac{d_2}{\varepsilon_2 S}}$$

$$\rightarrow C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

两个电容的串联

推广到多层介质

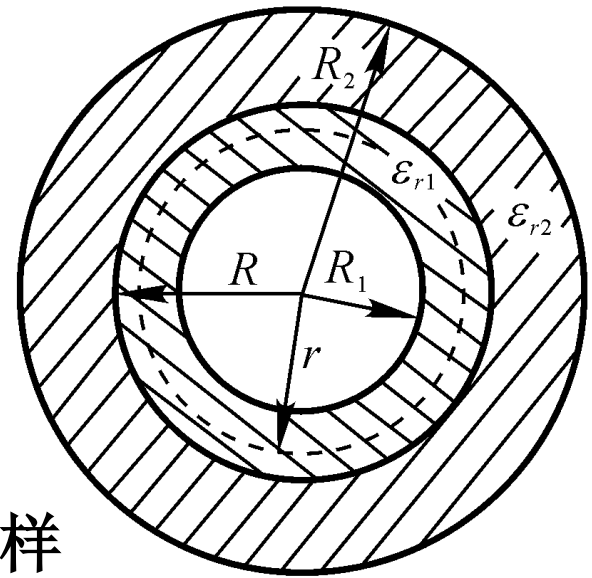
$$C = \frac{Q}{\Delta U} = \frac{S}{\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} + \dots + \frac{d_n}{\varepsilon_n}}$$

球壳电容

$$C_1 = \frac{1}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r1}}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R}\right)}$$

$$C_2 = \frac{1}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_{r2}}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_2}\right)}$$

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} \quad \text{与直接积分的结果一样}$$



作业set2A（电容）10.11, 10.13, 10.14,
（介质）10.15, 10.18, 10.19

- 1、通常周四截止
- 2、每次作业需拍照后做成一个PDF文档递交,不要弄乱